PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-145040

(43)Date of publication of application: 17.06.1988

(51)Int.CI.

B41J 3/04

(21)Application number: 61-294196

(71)Applicant:

RICOH CO LTD

(22)Date of filing:

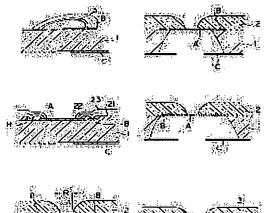
(72)Inventor:

OGAKI TAKASHI

(54) PRODUCTION OF NOZZLE FOR INK JET PRINTER

(57)Abstract:

PURPOSE: To produce a nozzle superior in directional properties of ink and capable of obtaining a good-quality fine drip, by a method wherein a photoresist pattern of a specific shape is provided on a metal substrate, and a plating technique and an etching technique are combined. CONSTITUTION: Prior to etching, a photoresist pattern (A) having a diameter at least larger than that of an opening to be formed into a desired size is provided on the surface of a metal substrate 1. A doughnut-form photoresist pattern (B) is formed around the pattern (A) with a fixed gap. On the reverse side of the metal substrate 1, a perforated photoresist pattern (C) is positioned coaxially with the pattern (A). On the surface side of the metal substrate 1, metal plating layers 21, 22, and 23 are grown by electrodeposition until the desired diameter, i.e. the diameter to be opened on the metal substrate 1, is obtained, whereby a metal plating layer 2 with the opening of the desired diameter (R) is obtained. Etching is applied from the side of the pattern (C). A nozzle is obtained by peeling the exposed photoresist patterns (A) and (C).



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭63 - 145040

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和63年(1988)6月17日

B 41 J 3/04

103

N-7513-2C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

図発明の名称

インクジェツトプリンター用ノズルの製造方法

②特 願 昭61-294196

20出 願 昭61(1986)12月10日

砂発 明 者 大 垣 傑

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内 東京都大田区中馬込1丁目3番6号

②出願人 株式会社リコー

砂代 理 人 弁理士 佐田 守雄

明 細 巻

1. 発明の名称

インクジェットプリンター用ノズルの製造方法

2. 特許請求の範囲

1. 金属基板の表面に後に形成される微細孔に 相当するところでかつその微細孔の径より大 きめのフォトレジストパターン(A)を設け、 さらに、フォトレジストパターン(*)の外周 に間隙をもたせて1又は2以上のドーナツ状 フォトレジストパターン(8)を設け、一方、 該金属基板の裏面にフォトレジストパターン (A)と 同軸又はほぼ同軸の位置関係にあり開 孔部を有するフォトレジストパターン(C)を 設け、該基板表面に金属メッキを施し非メッ キ部分の大きさが該微細孔の径と等しいか又 はほぼ等しくなるまでそのメッキ層を成長せ しめた後、金属基板裏面側からフォトレジス トパターン(A)が除かれた際には該微細孔の ずべてが現われるようになるまでエッチング を行ない、次いで、少なくとも外観上露出し

ているフォトレジストパターン(A)及び(B)あるいは(A)(B)及び(C)を除去することを特徴とするインクジェットプリンター用ノズルの製造方法。

3. 発明の詳細な説明

〔技術分野〕

本発明はインクジェットプリンター用ノズルの製造方法に関し、詳しくは、金属基板上に特定形状のフォトレジストパターンを設け、これとメッキ技術及びエッチング技術とを組合わせて所望の径を有するインクジェットプリンター用ノズルの製造方法に関する。

(従来技術)

インクジェットプリンター用ノズル(より 正確にいえばインクジェットプリンター用ノ ズルの先端徴細孔部)は、インク液に圧力を 加え励振させることにより、そこから微小な 液滴として放出させるのに供されるものであ る。微小な液滴は荷電電極、傾向電便などで 制御され文字、図形を記録する。

ところで、インクジェットプリンター用ノ ズル(以降単に「ノズル」と略記することが ある)の作裂は、従来においては、第2図に 示したように、網基板11の表面であって傚細 孔が設けられる位置にその微和孔の径よりも 幾分大き目のフォトレジストパターン(A)を 形成せしめ(第2-1図)、この上からフォト レジストパターン(A)が後に除かれた際少な くとも表面側からは所望の径の微細孔が現わ れるようになるまでニッケルメッキ暦12を電 着により成長させ(第2-2回)、一方、銅基 板11の裏面にはフォトレジストパターン(A) と同軸又はほぼ同軸となる位置でフォトレジ ストパターン(A)により大き目の非被覆部を 有するフォトレジストパターン(C)が設けら れる(第2-3図)。 次いで、 銅基板11の 真面 側からエッチングを行なった後、フォトレジ ストパターン(A) 及び(C) 除去して 微細孔を形 成させ(第2-4回)、続いて、ノズル全体に 耐食性をもたせるために、この微細孔を有し

たノズル全体にニッケルの電着(ニッケル被 覆層13の形成)を行なって所望のノズルを得 るようにしている(第2-5回)。なお、前記 のフォトレジストパターン(C)を設ける時期 は、フォトレジストパターン(A)が設けられ るのと同時であってもまたその前後であって、 更には金属ニッケル層12が電着(第2-2回) により形成された後であってもかまわない。

だが、このようなノズル製造法はその工程 数が多くコスト高となる様いがある。加えて、 上記のような方法でつくられたノズルは、実際には、第3回にみられるように、エッチン グがフォトレジストパターン(A)の周辺のニッケルメッキ暦12にまで及んでそこに大きな 強みを形成させノズルに至みをもたらせ、これが送り出されるインクの方向性に支障の記録が得られないといった傾向が 認められている。

〔目 的〕

本発明は上記従来法のごとき欠陥を解消し

て、インクの方向性にすぐれ、かつ、良質の 微小な液滴が得られるインクジェットプリン ダー用ノズルの製造法を提供するものである。 〔様 成〕

本発明のインクジェットプリンター用ノズ ルの製造方法は、金属基板の表面に後に形成 される微細孔に相当するところでかつその微 細孔の径より大きめのフォトレジストパター ン(A)を設け、さらに、フォトレジストパタ ーン(A)の外周に間隙をもたせて I 又は 2 以 上のドーナッ状フォトレジストパターン(B) を設け、一方、該金属基板の裏面にフォトレ ジストパターン(A)と問軸又はほぼ同軸の位 置関係にあり開孔郎を有するフォトレジスト パターン(C)を設け、該基板設面に金属メッ キを施し非メッキ部分の大きさが該微細孔の 径と等しいか又はほぼ等しくなるまでそのメ ッキ暦を成長せしめた後、金瓜越板裘面餌か らフォトレジストパターン(A)が除かれた際 には該徴細孔のすべてが現われるようになる

までエッチングを行ない、次いで、少なくとも外観上舞出しているフォトレジストパターン(A)及び(B)あるいは(A)(B)及び(C)を除去することを特徴とする。

ちなみに、本発明者はメッキを行なう際に 金属基板表面に設けられるフォトレジストパ ターンに工夫をこらすことで良好なノズルが 製造しうることを確めた。本発明方法はそれ に基づいてなされたものである。

以下に本発明方法を添付の図面に従がいながら更に詳細に説明する。

本発明においては、エッチングに先立つて 0.05~2mm 厚程度の金属基板 (Ni 基板の使用 が望ましい) 1 の表面に所望の大きさに関孔される径 (横細孔の径) よりも少なくとも大きい径をもったフォトレジストパターン (A) を 設け、さらにフォトレジストパターン (A) の 周囲に一定の間数 & (1~5 μ α程度)をもたせてドーナン状のフォトレジストパターン (B) を 設ける。また、金属基板 1 の裏面にはフォ

トレジストパターン(A)と同軸又はほぼ同軸 になる位置に孔あきの(関孔部を有する)フォ トレジストパターン(C)が設けられる(第1-1回)。なお、第1回は金属基板1上の設盛 面にこうしたフォトレジストパターン(A),(B) 及び(C)が設けられた状態のものの斯面を斜 め上方からみた図として表わされている。

る側即ち金属基板1の裏面側から、例えば FeC a 。などの食刻被を用いてスプレーエッチングを行ない、そして、このエッチングは少なくとも所望の径(R)の貫通孔が後にフォトレジストパーターン(A)を除去した際に金属メッキ層2によって形成されるまで行なわれる(第1-4回)。その後、外観上韓出されるようになっているフォトレジストパターン(A) 及び(C)を剥離すればノズルが得られる。

しかし、実際のノズル製造においては、金属基板1の表裏に設けられるフォトレジストパターン(C)との整合性(位置関係)がよくなかったりして、また、一枚の金属基板から複数個のノズルを一度期につくるため、前記パターンの整合性とエッチングが均一に行なわれなかったりして貫通孔(微細孔)が形成されるまでにメッキ面の腐食が起ることを考えなければならない。

本発明ではそうした点を配慮し、フォトレ ジストバターン(B)をフォトレジストパター ストパターン(B)も金属メッキ層で覆われる ようになる。なお、こうしたメッキ層は初期、 第2期、第3期といったように段階的に成長 していくのではなく、遠続的に成長していく ことはいうまでもない。

第1-3図は所望の径(R)が得られるまで 金属メッキ層2が成長した様子を示している。 この段階においてフォトレジストパターン(A) 及び(B)上の金属メッキ層2は可成り厚くな っており、他の部分に比べて特に薄くなって いる訳ではない。

前記のフォトレジストパターン(C)をメッキがなされるのに先立つて行なうことなく、この所望の径(R)が得られるまで金瓜メッキ暦2を成長さらてからフォトレジストパターン(C)を金属基板1の裏面側に設けるようにしてもよいが、第1-1図で説明したようにフォトレジストパターン(A)及び(C)と同時に設けておく方が好ましい。

絞いて、フォトレジストパターン(C)のあ

ン(A)の外側に設けることによって、メッキ面の腐食がフォトレジストパターン(A)を外れて又はフォトレジストパターン(A)より大きく行なわれても、フォトレジストパターン(B)によってそのメッキ面の腐食による不都合が解消され所望の貫通孔が得られるようにエ夫されている。フォトレジストパターン(A)とフォトレジストパターン(B)との間隙 I からエッチングは進行するが、この間隙が数μの進行は遅く、従って貫通孔が形成されたとをにノズル形状に欠陥をもたらすようなことは生じない(第1-5 図)。

最終にフォトレジストパターン(A)及び(C) を剝離して、場合によってはフォトレジスト パターン(B)をも剥離することにより、本発 明で意図するインクジェットプリンター用ノ ズル3が待られる(第1-6回)。

本発明においては金属基板 1 、金属メッキ 圏 2 とも同一金属によるのが望ましく、特に

特開昭63-145040(4)

ニッケルを素材としているのが存利である。 そうすることにより改めてノズル全体にメッキを施したりする必要がなくなり、しかも金属基板面とメッキ層との接着性は強固で長期間の使用にも耐えられるものとなる。

これまでの説明から容易に推考しうるように、フォトレジストパターン(B)はエッチング特度及びフォトレジストパターン(A)とフォトレジストパターン(C)との整合性が満足しうれば敢えて設ける必要がないし、実際には逆にこれらが満足されないことがほとしたが、世ンストルターンをフォトレジストパターン(A)の周囲に設けるようにすることは極めて有意義である。

なお、先に触れたごとく、金瓜菇板1にフォトレジストパターン(A)のみを設けた場合に前記のごときエッチング特度、フォトレジストパターン(A)とフォトレジストパターン(C)との整合性が満足されていないと、第3

図に示したように、エッチングされた後にはフォトレジストパターン(A)の外周側の金属メッキ暦 2 内面に不均一な比較的大きい窪み14が形成され、この歪みがインクの方向性を思くする。本発明で得られたノズルには勿論そうした歪みは生じない。

(効 果)

本発明方法によれば一回の電着でノズルが得られたため、従来法に比べて設造工程数が半減されコスト低減につながり、また、製造工程数が少ないことから製造過程でチリなりを開かる。さらに金属基板、メッキ金属とも同一素材(特にNiの使用が望ましい)を用いているため耐熱、耐衝撃などに強い等の利点をも持ちあわせている。

4. 図面の簡単な説明

第1回は本発明方法を説明するための図である。第2回及び第3回は従来法によるノズルの 製造を説明するための図である。

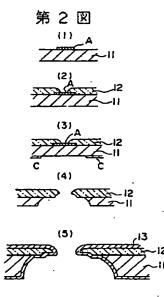
A,B,C…フォトレジストパターン

1 … 金属基板

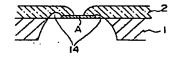
2 … 金鳳メッキ層

3 … ノメル

特 許 出 顧 人 株 式 会 社 リ コ ー 代理人 弁理士 月 村 茂 外1名



第3図



特開昭63-145040 (5)

第 1 図

